


**ZAKRES AKREDYTACJI  
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO  
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY  
Nr/No AP 188**

wydany przez / issued by  
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 25.04.2023

**Akredytacja cofnięta w całości zakresu na wniosek podmiotu  
z dniem: 01.12.2024 r.**

Accreditation voluntarily withdrawn at the request of the body in the full scope from: 01.12.2024

 <p>AP 188</p>	<p>Nazwa i adres / Name and address</p> <p><b>POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA</b> <b>KATEDRA METROLOGII I NIEKONWENCJONALNYCH</b> <b>METOD WYTWARZANIA</b> <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7</b> <b>25-314 Kielce</b></p>
<p><b>Działalność prowadzona /</b> <b>Activity conducted</b></p> <p>w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)</p>	<p><b>Wzorcowanie / Calibration:</b> Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand<sup>1)</sup> 6.01 długość<sup>1)</sup></p>

Wersja strony/Page version: A

<sup>1)</sup> Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

**KIEROWNIK  
BIURA DS. AKREDYTACJI**

**TADEUSZ MATRAS**

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 188 z dnia 25.04.2023 r.  
Cykl akredytacji od 25.04.2023 r. do 23.05.2027 r.  
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)**

This document is an annex to accreditation certificate No AP 188 of 25.04.2023  
Accreditation cycle from 25.04.2023 to 23.05.2027  
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych				
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
<b>Długość</b>				
Płytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)	(0,5 ÷ 100) mm	$\sqrt{(55)^2 + (1,01)^2 \cdot l_n^2}$ nm, gdzie $l_n$ długość nominalna płytki wzorcowej w mm	S	Procedura wewnętrzna IW-01 oparta na normie PN EN-ISO 3650:2000
Suwmiarki	(0 ÷ 150) mm	30 μm		Procedura wewnętrzna IW-03 oparta na normie PN EN-ISO 13385-1:2019

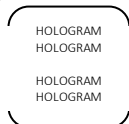
Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

## Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 188

Status zmian: wersja pierwotna – A

AKREDYTACJA COFNIĘTA



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK  
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS  
dnia: 25.04.2023 r.